

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和3年7月29日(2021.7.29)

【公開番号】特開2021-93479(P2021-93479A)

【公開日】令和3年6月17日(2021.6.17)

【年通号数】公開・登録公報2021-027

【出願番号】特願2019-224332(P2019-224332)

【国際特許分類】

H 01 L 21/683 (2006.01)

H 05 K 7/20 (2006.01)

F 26 B 5/04 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/68 N

H 05 K 7/20 N

F 26 B 5/04

【手続補正書】

【提出日】令和3年6月18日(2021.6.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項7】

請求項4または5に記載の冷却装置であって、

前記昇降機構は、前記基板の昇降と同期して、各矯正ピンの前記下端部を前記冷却位置に位置させる下方位置と、各矯正ピンの前記下端部を前記冷却位置よりも高い位置に引き上げた上方位置との間で前記矯正ピンを移動させる冷却装置。